# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.





#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11185418

(43) Date of publication of application: 09.07.1999

(51)Int.CI.

G11B 21/21

(21)Application number: 09348285

(71)Applicant:

HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing: 17.12.1997

(72)Inventor:

SUGIYAMA TAKASHI SUZUKI MASARU

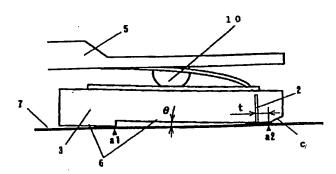
**NITANDA FUMIO** 

#### (54) FLOATING TYPE MAGNETIC HEAD

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent mirror surface attraction from being generated, and to reduce the distance between a head cap and a disk by eliminating the corner part of the outflow end of a slider, and at the same time by allowing an air bearing surface (ABS surface) to be brought, into contact with a magnetic disk surface at a specific angle (not in parallel) to the magnetic disk surface when the magnetic disk stops.

SOLUTION: Preferably, an ABS surface 6 is constituted of a plurality of parallel surfaces with a step and a projection is provided at the side of an ABS surface 6 from a pivot 10 of suspension for supporting a slider body to the inflow end of a magnetic head slider 3. The ABS surface 6 stops while slanting to a magnetic disk surface 7 due to the projection and the step, thus reducing a contact area. When the angle between the ABS surface 6 and the magnetic disk surface 7 is set to  $\theta$  (rad), and the distance between the outflow end of the ABS surface 6 and an electromagnetic transducer 2 is set to (t), it is preferable that the value of (t) is less than 5 nm. When the value of (t) is reduced, the distance between the electromagnetic transducer 2 and the magnetic disk surface 7 can be minimized.



(19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

#### 特開平11-185418

(43)公開日 平成11年(1999)7月9日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

G 1 1 B 21/21

101

FΙ

G11B 21/21 101 Q

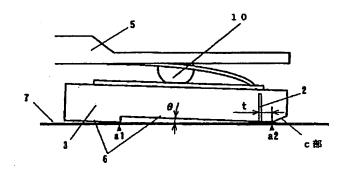
	審査請求 未請求 請求項の数5	OL	(全5頁)
(21)出願番号	<b>特願平9-348285</b>	(71)出願人	000005083 日立金属株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)12月17日	(72)発明者	東京都千代田区丸の内2丁目1番2号 杉山 隆 埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式 会社磁性材料研究所内
		(72)発明者	鈴木 勝 埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式 会社磁性材料研究所内
		(72)発明者	二反田 文雄 埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式 会社磁性材料研究所内

#### (54) 【発明の名称】浮上式磁気ヘッド

#### (57) 【要約】

【課題】 CSS方式の磁気ディスクドライブに用いら れる浮上式磁気ヘッドに関し、ディスク回転停止時に鏡 面吸着が発生せず、かつ電磁変換素子における浮上量を 小さくできる磁気ヘッドを提供する。

【解決手段】 停止時に磁気ディスク表面と接触するス ライダー面にABS面の流入端側に段差を設けたヘッド において、そのABS面とディスク表面とのなす角を $\theta$ (rad)、ABS面の流出端と電磁変換素子との距離 を t としたとき、 t  $\theta$  の値を 5 n m未満とした浮上式磁 気ヘッド。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 スライダーの流出端近傍に電磁変換素子を備え、空気軸受け面(ABS面)を磁気ディスクに対向させながら所定の浮上量をもって前記磁気ディスクに情報を記録再生するコンタクト・スタート・ストップ方式を採用した浮上式磁気ヘッドにおいて、前記流出端の角部を取り除くと共に、前記ABS面が磁気ディスク停止時に磁気ディスク面に対し平行でない所定の角度を持って接触していることを特徴とする浮上式磁気ヘッド。

1

【請求項2】 請求項1において、前記ABS面が段差 10 のある複数の平行な面で構成することを特徴とする浮上 式磁気ヘッド。

【請求項3】 請求項1において、スライダー本体を支持するサスペンションのピポット点とスライダーの流入端までの間のABS面側に突起を設けたことを特徴とする浮上式ヘッド。

【請求項4】 請求項 $1\sim3$ のいずれかにおいて、AB S面とディスク表面とのなす角を $\theta$  (rad)、ABS 面の流出端と電磁変換素子との距離を t とすると、 t  $\theta$  が 5 n m未満となっていることを特徴とする浮上式磁気 20 ヘッド。

【請求項5】 請求項4において、スライダーのディスク対向面のABS面の流出端に接する面が、ABS面に対してある角度を持った斜面となっていることを特徴とする浮上式磁気ヘッド。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はコンピュータ等に搭載される磁気ディスクドライブに用いられる磁気ヘッドに関し、特に静止時における磁気ディスクとの摩擦力を 30減少させる効果がある磁気ヘッドに関する。

#### [0002]

【従来の技術】コンピュータ等に用いられる磁気ディス クドライブは、磁気記録媒体である磁気ディスクの回転 に伴って磁気ディスク表面近傍に生じる粘性流を利用し て磁気ヘッドを浮上させる方式を採用している。図5に 従来から使用されている磁気ヘッドの一例を示す。磁気 ヘッド1は電磁変換器2がスライダー3の流出端近傍に 固定された構造であり、スライダー3はジンバル4を介 してスプリングアーム5に固定される。このスプリング 40 アーム5は図示されてないポイスコイルモーター等によ って駆動され、ヘッドの位置制御がなされる。上記磁気 ヘッドはスプリングアーム5のパネの力でそのスライダ ーのABS面6が磁気ディスク(図中では省略)に押し つけられているため、磁気ディスクが回転していないと きは両者は接触している。また、動作中の磁気ヘッド1 はピボット10を中心にしてその姿勢角を変えるように なっている。

【0003】磁気ディスクが回転すると、磁気ディスク は電磁変換器のなかでも書き込むためのギャップ部分と 面近傍に粘性流が発生し、この空気流がスライダーのA 50 ディスクまでの距離が磁気ヘッドの出力特性に大きな影

BS面6に作用することにより、磁気ヘッド1は磁気ディスク表面から浮上する。この方式はコンタクト・スタート・ストップ(以下、CSSと省略)方式と呼ばれ、現在ほとんど全ての磁気ディスクドライブに採用されている方式である。良好な記録再生特性を得るために、この磁気ヘッドの浮上量は低いほどよく、安定に低い浮上量を確保するために、スライダーのABS面6は様々な形状に加工されている。一般に、このABS面6は図5に示すように滑らかな平面として形成され、磁気ディスクが停止している場合にはスライダーのABS面6の全体が磁気ディスクの表面に接触することになる。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな浮上式磁気ヘッドのスライダーは磁気ディスクの回 転が停止している時には、接触している磁気ディスクと の間に鏡面吸着が発生しやすく、この鏡面吸着力に打ち 勝つために起動時に必要なトルクが大きくなるという問 題点がある。磁気ディスクドライブのモーターの起動ト ルクは省電力化を図るために必ずしも大きくはなく、最 悪の場合には吸着のために起動できなくなるおそれがあ る。このような課題を解決するための有効な手段として は、磁気ディスクとヘッドスライダーの接触面積を小さ くして鏡面吸着の発生を防止することが有効である。実 際に従来よりディスクの表面にテクスチャー加工と呼ば れる微細な凹凸を設けてスライダーとディスクとの接触 面積の低減を図っているが、安定な浮上量を確保する必 要性から大きな凹凸を設けることは困難であり、鏡面吸 着の発生を完全に対策するには至っていない。

【0005】スライダー側のABS面を特開平9-63 030号公報に見られるように、磁気ディスクと同様に ABS面を粗くする試みがなされているが、この技術で は粗さのコントロールが困難であることから安定した特 性を得るのが難しいという問題点があった。また、安定 した製造条件を設定することが困難であった。

【0006】ディスク回転停止時において、ヘッドスライダーとディスク対向面との接触面積を低減させる別の試みとして、特開平6-203514号公報に開示されているように、ABS面の流入端側に段差を設ける方法がある。この方法は磁気ディスクが回転していない時には図6に示すようにスライダーはディスク表面に対けて平行でないある角度をもって接することになる。この手段により両者の接触面積は小さく抑えられ、鏡面吸着の発生を防止する手法としては有効である。しかし、ヘッドの電磁変換素子とスライダーのABS面の流出端からの距離 t とし、さらにABS面とディスク表面とのなす角を $\theta$  (r ad) とすると、図6に示すように電磁変換素子2と磁気ディスク表面7との距離は t  $\theta$  に相当する長さだけ余分に離間することになる。ここで重要なことは電磁変換器のなかでも書き込むためのギャップ部分とディスクまでの距離が磁気ヘッドの出力特性に大きな影

3

響を持つことである。本明細書において、電磁変換器の記録ギャップ部の位置を電磁変換器の位置 t と規定する。一般に、t は 2 0  $\mu$  m程度である場合が多く、 $\theta$  を  $5 \times 10^{-4}$  r a d とした場合には t  $\theta$  の値は 1 0 n m となり、図6に示す従来の磁気ヘッドでは電磁変換素子 2 とディスク表面 7 とは t  $\theta$  の距離を隔てることになる。このように電磁変換素子 2 とディスク表面 7 との距離が大きくなってしまうという問題点があり、その解決が望まれていた。

【0007】本発明の目的は停止時におけるヘッドスラ 10 イダーと磁気ディスクとの接触面積を低減させて、鏡面 吸着が発生しない高い信頼性を確保しつつ、磁気ディス ク回転時のヘッドギャップとディスク間の距離を小さく 保つことのできる磁気ヘッドを提供することにある。

#### [8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、スライダーのABS面の流入端側に段差を設けて磁 気ディスク停止時の磁気ディスク表面との鏡面吸着を防 止した磁気ヘッドにおいて、そのABS面とディスク表 面とのなす角を $\theta$  (rad)、ABS面の流出端と電磁 20 変換素子との距離を t とすると、 t  $\theta$  の値を 5 n m未満 とすることによって達成されるものである。図1にその 原理を示す。ここでスライダー6のABS面6は突起ま たは段差によりディスク表面に対して斜めになった状態 で停止することからスライダーとディスク表面との接触 面積が低減され、鏡面吸着の発生を防止することができ る。一方、 t θの値を5 n m未満とすることで電磁変換 素子とディスク表面との距離を最小限に止めることが可 能である。この構成により電磁変換特性との両立を図る ことも可能となる。ここで  $t \theta$  を小さくするためには、 特に電磁変換素子をABS面の流出端近くに配置するこ とが有効である。スライダー6の流出端側に c 部を設 け、本発明をより効果的に引き出す構成をとっている。 本発明を実施するための手段としては、ABS加工を行 う際に正確に位置合わせを行って流出端の極近傍に電磁 変換素子を配置させる方法だけでなく、イオンミリング もしくはFIBまたは機械加工等の手法を請求項4また は請求項5に示す形状を実現しても良い。

#### [0009]

【発明の実施の形態】以下本発明の実施例について詳細 40 に説明する。

(実施例1) スライダー材としてAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>・TiCを用い、サイズの非常に小さい50%の負圧スライダーをミリング法でABSを加工した。ミリング加工に際しては2つのマスクを用意して、まず本発明のひとつの特徴であるスライダーの凸部を形成した後に、キャピティ部をミリングして図2に示すような形状のスライダーを作成した。図2において、スライダー a 部とスライダー b 部の段差は0.5μmに選び、段差部からスライダー流出端までの距離はおよそ1300μmとした。またスライ50

ダーb部とキャビティ部15の段差は $4\mu$ mとした。さらに、スライダーの流出端をABS面に対して $0.5^\circ$ の角度でC部を形成した。図3にその詳細を示す。C部とABS面の接合部と電磁変換素子から距離 t は約 $8\mu$ mであった。したがって本実施例において t  $\theta$  の値は約3.1 nmとなる。このスライダー表面にSi下地膜とCVDによるカーボン保護膜を合計7 nm製膜して評価用の試料とした。

【0010】(実施例 2)実施例 1 と同様に $Al_2O_3$ ・ TiCo50%負圧スライダーをミリング法でABSを 加工して、本発明のひとつの特徴であるスライダーの凸部を有するスライダーを準備した。さらにこのスライダーを図4に示すようにFIBで電磁変換素子よりも流出端よりに $8\mu$ mの位置でABS面を削り取った。本実施例において  $t\theta$ の値は約3. 1nmとなる。このスライダー表面にSi下地膜とCVDによるカーボン保護膜を合計7nm製膜して評価用の試料とした。

【0011】(比較例1)実施例1と同様にA1₂O3・TiCの50%負圧スライダーをミリング法でABSを加工して、本発明のひとつの特徴であるスライダーの凸部を有するスライダーを準備した。このスライダーを図2のC部に加工を加えずにスライダー表面にSi下地膜とCVDによるカーボン保護膜を合計7nm製膜して評価用の試料とした。本比較例において電磁変換素子とABS面の流出端までの距離は20μmであった。

【0012】(比較例2)実施例1と同様にAl₂O3・TiCの50%負圧スライダーをミリング法でABSを加工した。この際に本発明のひとつの特徴であるスライダーの凸部は形成せずに図5に示すようなABS面が同一平面上にあるスライダーを準備した。このスライダーを図2のC部に加工を加えずにスライダー表面にSi下地膜とCVDによるカーボン保護膜を合計7nm製膜して評価用の試料とした。

【0013】実施例及び比較例の各試料について室温30℃、相対湿度80%の環境下で初期状態での磁気ディスクとの静摩擦係数と5万回CSSを行った後の静摩擦係数を評価するとともに、周速10m/secでの電磁変換素子における浮上量を測定した。摩擦係数の測定に使用した磁気ディスクは直径95mmで保護膜として15nmのカーボン膜を有し、表面に液体潤滑剤を1.5nm程度塗布してある。浮上量の測定はフェーズメトリック社のダイナミックフライングハイトテスターを使用した。それぞれの評価に際して各スライダーはバネ荷重3.5gfのサスペンションに取り付けて評価を行った。

【0014】表1に静摩擦係数の値を示す。実施例1、 実施例2及び比較例1の試料はテスト前後とも比較例よ りも摩擦係数が小さく鏡面吸着の発生を防いでいること がわかる。これはスライダー面に段差を設けてディスク との接触面積を減少させた効果と解釈できる。しかし、 5

実施例1、実施例2及び比較例1ではABS面がディスクに対して4×10<sup>-4</sup> rad程度と比較的大きな角度がついていると考えられる。このために電磁変換素子からスライダー流出端までの距離が比較的大きい比較例1では電磁変換素子における浮上量が高くなっていることがわかる。これに対して実施例1及び実施例2は電磁変換

素子からスライダー流出端までの距離を8μmと小さくしていることから、ABS面のディスクに対す傾きが電磁変換素子とディスク表面との距離に及ぼす影響が小さいことが確認された。

[0015]

【表1】

試 料	初期摩擦係数	CSS 後の摩擦係数	t θ (nm)	浮上量(nm)
実施例1	0.21	0.32	3.1	35.9
実施例2	0.23	0.35	3.1	35.6
比較例1	0.21	0.33	11.5	40.5
比較例2	0.98	2.12	_	32.1

【0016】以上の結果から、ディスク回転停止時にABSが磁気ディスク面に対して平行でないある角度  $\theta$ をもって接触させて鏡面吸着を軽減させたスライダーにおいて、流出端と電磁変換素子との距離 tを小さくして t0をt0をt1の加末満とすることで浮上量の増大を防止できることがわかった。

#### [0017]

【発明の効果】本発明によれば、電磁変換素子における 20 浮上量を増大させることなく鏡面吸着が無く静摩擦係数 の小さな磁気ヘッドが得られ、長期にわたる信頼性を確保することができる。

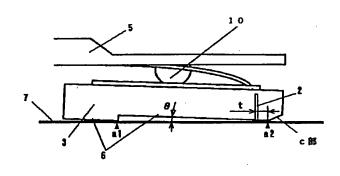
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明を説明する原理図。
- 【図2】本発明によるスライダーの実施例。
- 【図3】本発明による流出端の構造図。
- 【図4】本発明による他の実施例。
- 【図5】従来の磁気ヘッドの構成。
- 【図6】従来技術による鏡面吸着防止の構造。

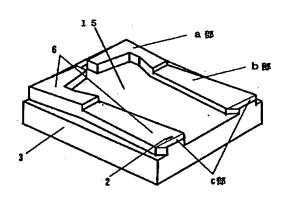
#### 【符号の説明】

1 磁気ヘッド、2 電磁変換器、3 磁気ヘッドスライダー、4 ジンパル、5 スプリングアーム、6 A BS面、7 磁気ディスク表面、10 ピボット

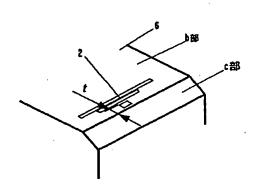
[図1]



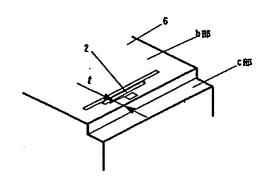
【図2】



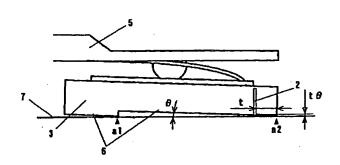
[図3]



【図4】



[図5] 5 10 1 3 6



【図6】